

SIS-Verzeichnis

Akkreditierungsnummer: SIS 0137

Internationale Norm: ISO/IEC 17020:2012
 Schweizer Norm: SN EN ISO/IEC 17020:2012

Forensisches Institut Zürich
 Güterstrasse 33
 8004 Zürich

Leiter: Thomas Ottiker
 Q-Manager: Christoph Schmied
 Q-Beauftragte: Werner Jost, Jürg Egli
 Telefon: 058 649 80 00
 E-Mail: info@for-zh.ch
 Internet: www.for-zh.ch
 Erstmals akkreditiert: 16.06.2008
 Aktuelle Akkreditierung: 16.06.2023 bis 15.06.2028
 Verzeichnis siehe: www.sas.admin.ch
 (Akkreditierte Stellen)

Geltungsbereich der Akkreditierung ab 16.06.2023

Inspektionsstelle (Typ C) für forensische Spurensicherungen sowie forensische Urkundenuntersuchungen in den Bereichen Handschriften und Materialtechnik

Normen	Zugelassene technische Bereiche	Bemerkungen
Schweizerische Strafprozessordnung ⇒ SR 312.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch ⇒ SR 311.0	Forensische Spurensicherung bei Ereignissen am Ereignisort, an Personen und Sachen Digitales Dokumentieren (Fotografie/Video) von Ereignisorten, Personen, Spuren und Sachen (inkl. Messfotografie) Sichtbarmachen und Sichern von daktyloskopischen Spuren und Vergleichsabdrücken ab Personen, Leichen und Sachen	RIL-02-KE-0510 Kriminaltechnischer Einsatzdienst RIL-04-AA-0012 Ausrücktätigkeit AWE-KT-1102 Sicherstellen von Schusswaffen AWE-KE-5006 Fotografie und Video AWE-KE-5008 Fotografie Fotodokumentation ANL-KT-6100 Arbeitsablauf Spurensicherungslabor Daktyloskopie, glatte Oberflächen ANL-KT-6101 Arbeitsablauf Spurensicherungslabor Daktyloskopie, poröse Oberflächen ANL-KT-6102 Manual Daktylverarbeitung AWE-KT-6110 Koaxiales Auflicht



SIS-Verzeichnis

Akkreditierungsnummer: SIS 0137

Normen	Zugelassene technische Bereiche	Bemerkungen
		AWE-KT-6111 Einstaubverfahren
		AWE-KT-6112 Cyanacrylat Bedampfung "heiss"
		GWE-KT-6100 MVC 3000 Cyanschränk
		GWE-KT-6101 Projectina Cyanschränk
		AWE-KT-6113 Cyanacrylat Bedampfung "kalt"
		AWE-KT-6114 Cyanacrylat Bedampfung "kalt, im Vakuum"
		GWE-KT-6102 Vakuum-Cyanacrylat-Bedampfungsschränk
		AWE-KT-6115 Joddampf
		AWE-KT-6116 Kampfer
		AWE-KT-6118 Indandion
		AWE-KT-6119 Ninhydrin
		GWE-KT-6104 NINcha Klimaschränk
		AWE-KT-6120 Fingerabdruckspuren auf Klebeflächen (Russpulverlösung)
		AWE-KT-6121 WetWop, Fingerabdruckspuren auf Klebeflächen
		AWE-KT-6122 Sticky-Side Powder, Fingerabdruckspuren auf Klebeflächen
		AWE-KT-6123 Aquaprint Mikropartikelsuspension (SPR)
		AWE-KT-6130 Basic Red 28
		AWE-KT-6131 Ardrox
		AWE-KT-6132 Rhodamin 6G
		AWE-KT-6133 7.8 Benzoflavin
		AWE-KT-6134 Basic Yellow
		AWE-KT-6135 DABCO, Entfärben von Thermopapier
		AWE-KT-6136 Lösen von klebenden Spurenrägern
		AWE-KT-6140 Amidoschwarz
		AWE-KT-6141 Jod-Benzoflavin
		AWE-KT-6142 Rutheniumtetroxid (RTX)
		AWE-KT-6143 Leucokristallviolett (LCV)
		AWE-KT-6144 Physikalischer Entwickler (PD)
		AWE-KT-6145 Vakuum Metallbedampfung (VMD)
		AWE-KT-6146 Daktyloskopische Spuren auf Buntmetallen
		AWE-KT-6147 Einfärbemittel für daktyloskopische Vergleichsabdrücke
		AWE-KT-6148 Chemische Täterfallen
		AWE-KT-6149 Silbernitrat
	Sichtbarmachen und Sichern von Schuh-, Pneu- und Werkzeugspuren	AWE-KT-6201 Elektrostatische Sicherung von Schuhabdruckspuren



SIS-Verzeichnis

Akkreditierungsnummer: SIS 0137

Normen	Zugelassene technische Bereiche	Bemerkungen
		<p>AWE-KT-6202 Gelatineverfahren für Abdruckspuren</p> <p>AWE-KT-6203 Schuhsolen Vergleichsabdrücke</p> <p>AWE-KT-6204 Sichern von Eindrucks Spuren</p> <p>ANL-KT-6200 Interne Abläufe Schuh- und Werkzeugspuren</p> <p>AWE-KT-2004 Werkzeugspuren Sicherung</p> <p>AWE-KT-5110 Sicherstellen von Mikrospuren am Tatort</p> <p>AWE-KT-5206 DNA-Spurensicherung</p> <p>AWE-BI-3115 Entnahme DNA-Wangenschleimhautabstrich</p> <p>AWE-KT-6143 Leucokristallviolett</p> <p>AWE-KT-5200 Tetramethylbenzidin-Verfahren</p> <p>AWE-KT-5201 Luminol-Verfahren</p> <p>AWE-KT-5203 Hemastix-Teststreifen</p> <p>AWE-KT-5202 Hexagon OBTI</p> <p>AWE-KT-5204 Phosphatesmo KM</p> <p>AWE-KT-5207 Vermessen und Dokumentieren von Blutspurenbildern</p> <p>AWE-KT-6148 Chemische Täterfalle</p> <p>AWE-KT-1201 Schmauch Abdruckverfahren bleihaltige Munition</p> <p>MBL-KT-1201-AH1 Merkblatt Schmauch Abdruckverfahren bleihaltige Munition</p> <p>AWE-KT-1200 Schmauch Abdruckverfahren bleifreie Munition</p> <p>AWE-KT-1202 Schmauchspurensicherung Tape-Lift-Methode</p> <p>MBL-KT-1202-AH1 Merkblatt Schmauchspurensicherung Tape-Lift-Methode</p> <p>AWE-03-UT-0041 Leitfaden Spurensicherung bei Bränden</p> <p>AWE-ZA-0620 Handschuhmethode / Brandbeschleuniger-Spurensicherung ab Händen</p> <p>Eigene Verfahren</p>
	<p>Sichern von Mikrospuren insbesondere Lack-, Farb- und Faser-spuren sowie Betäubungsmittel</p> <p>Sichtbarmachen, Verstärken und Sichern von biologischen Spuren</p>	
	<p>Vermessen und Dokumentieren von Blutspurenbildern</p>	
	<p>Herstellen, Einsatz und Auswerten von chemischen Täterfallen</p>	
	<p>Sichern von Schmauchspuren</p>	
	<p>Sichern von Brandschutt zur Untersuchung auf mögliche Brandbeschleunigungsmitteln</p>	
	<p>Sichern und Dokumentieren von Spuren in Zusammenhang mit Ereignissen mit Sprengmitteln und Pyrotechnika</p>	



SIS-Verzeichnis

Akkreditierungsnummer: SIS 0137

Normen	Zugelassene technische Bereiche	Bemerkungen
	Handschriftenvergleichung	
	Echtheits- und Urheberschaftsabklärung von Unterschriften und Textschriften	<p>AWE-BI-2001 Handschriftenproben-Abnahme</p> <p>AWE-BI-2002 Handschriftenvergleichung</p> <p>AWE-BI-0005 Untersuchung NIR-Bereich</p> <p>AWE-BI-0006 Untersuchung im UV-Bereich</p> <p>GWE-BI-0002 Projectina Spectra Pro</p> <p>AWE-BI-2003 Untersuchung elektronischer Unterschriften</p> <p>AWE-BI-0004 Stereomikroskopische Untersuchung</p>
	Ausweisuntersuchung	
	Echtheitsabklärung	<p>AWE-BI-0004 Stereomikroskopische Untersuchung</p> <p>AWE-BI-0005 Untersuchung NIR-Bereich</p> <p>AWE-BI-0006 Untersuchung im UV-Bereich</p> <p>GWE-BI-0002 Projectina Spectra Pro</p> <p>GWE-BI-0003 Projectina Docubox HD</p> <p>AWE-BI-1001 Dokumentenprüfung</p> <p>ANL-BI-1008 Ausweissammlung</p> <p>LST-BI-1009 Checkliste Dokumentenprüfung</p> <p>REG-BI-1010 Reglement Lernkontrolle Ausweisuntersuchung</p> <p>AWE-BI-1002 Banknotenprüfung</p> <p>PWE-AI-1001 Dickenmessung mit dem Lorentzen & Wettre Micrometer</p> <p>GWE-BI-0001 Lorentzen und Wettre Micrometer</p>
	Strichkreuzungsuntersuchung	
	Abklärung der Strichabfolge von sich überkreuzenden Schreibeinfärbemitteln	<p>AWE-BI-5005 Differenzierung tintenbasierte Schreibeinfärbemittel</p> <p>AWE-BI-5006 Strichkreuzuntersuchung</p> <p>MBE-BI-5006 Altersbestimmung Kugelschreibereinträge</p> <p>Neumann-Trendtest</p> <p>ANL-ZA-0118 Bedienungsanleitung FE-REM/EDS Tescan MIRA 3 XMZ</p> <p>AWE-BI-5007 FTIR ATR Untersuchung</p> <p>GWE-BI-5004 FTIR Agilent Cary 660</p> <p>AWE-BI-5001 Differenzierung von Tonerablagerungen</p> <p>ANL-ZA-0118 Bedienungsanleitung FE-REM/EDS</p> <p>ANL-BI-1028 Magnetismus mit BIAS magview</p>

SIS-Verzeichnis

Akkreditierungsnummer: SIS 0137

Normen	Zugelassene technische Bereiche	Bemerkungen
	<p>Drucktechnik Bestimmung von konventionellen und Non-Impact Druckverfahren</p> <p>Physikalisch-technische Untersuchung, Voruntersuchung von Dokumenten und Schriften</p> <p>Elektrostatisches Abbildungsverfahren latenter Spuren (ESDA)</p> <p>UV-Fluoreszenz Stereomikroskopie IR-Absorption, -Lumineszenz und -Reflektion</p>	<p>AWE-BI-5010 Analyse Kugelschreiber-pasten HPLC</p> <p>GWE-BI-5009 HPLC 1260 Agilent</p> <p>PWE-BI-5001 Altersbestimmung von Kugelschreiber HPLC</p> <p>Datenbank KSCOMP-UVL (interne Datenbank)</p> <p>ANF-BI-5002 Anforderungen Strichkreuzuntersuchung</p> <p>GWE-BI-5010 Mikroskop mit Kamera (Korrelativ), ZEISS Imager.A2n</p> <p>AWE-BI-0004 Stereomikroskopische Untersuchung</p> <p>AWE-BI-0005 Untersuchung im NIR-Bereich</p> <p>AWE-BI-0006 Untersuchung im UV-Bereich</p> <p>GWE-BI-0002 Projectina-Spectra Pro</p> <p>GWE-BI-0003 Projectina Docubox HD</p> <p>AWE-BI-5002 Differenzierung von InkJet-Ablagerungen</p> <p>AWE-BI-5009 Analyse von Inkjet-Tinten HPLC</p> <p>GWE-BI-5009 HPLC 1260 Agilent</p> <p>AWE-BI-5001 Differenzierung Tonerablagerungen</p> <p>ANL-ZA-0118 Bedienungsanleitung FEREM/EDS</p> <p>ANL-BI-1028 Magnetismus mit BIAS magview</p> <p>AWE-BI-5002 Differenzierung von InkJet-Ablagerungen</p> <p>AWE-BI-5009 Analyse von Inkjet-Tinten HPLC</p> <p>GWE-BI-5009 HPLC 1260 Agilent</p> <p>REG-BI-1011 Prüfungsreglement Drucktechnik</p> <p>AWE-BI-0001 ESDA-Dokumentenuntersuchung</p>



SIS-Verzeichnis

Akkreditierungsnummer: SIS 0137

Abkürzung	Bedeutung
ESDA	Elektrostatistisches Abbildungsverfahren latenter Spuren
IR	Infrarot
UV	Ultra-Violett
REM	Raster-Elektronen-Mikroskopie

* / * / * / * / *